マイクロマシンセンターの

第2期　研究開発実施体制

理事会 ── 運営委員会

技術委員会

研究開発部会

部会長
前期　柳沢一尚
　　オリンパス光学工業（株）
後期　安宅龍明
　　セイコーインスツルメンツ（株）

- 基盤技術検討委員会
  - システム化技術検討小委員会
  - メンテナンス技術検討小委員会
  - マイクロファクトリ利用技術検討小委員会
  - 医療応用小委員会
- デザイン＆メカニズム分科会　（会長：武田宗久：三菱電機（株），（株）アイシン・コスモス研究所，オムロン（株），（株）日立製作所，（財）SRIインターナショナル，（財）発電設備技術検査協会，王立メルボルン工科大学））　― スタディ・グループ
- マシニング＆エネルギー分科会　（会長 古田一吉：セイコーインスツルメンツ（株），三洋電機（株）住友電気工業（株），（株）フジクラ，三菱マテリアル（株））　― スタディ・グループ
- コントロール＆メジャメント分科会　（会長 川原伸章：（株）デンソー，川崎重工業（株）松下技研（株），三菱重工業（株），（株）村田製作所（株）安川電機，横河電機（株））　― スタディ・グループ
- トランスファー＆マニピュレーション分科会　（会長 太田亮：オリンパス光学工業（株），テルモ（株），（株）東芝ファナック（株），（株）富士電機総合研究所，三菱電線工業（株））　― スタディ・グループ
- 管内自走環境認識システムW/G　（主査 川原伸章：（株）デンソー，三洋電機（株），（株）東芝）
- 細管群外部検査システムW/G　（主査 武田宗久：三菱電機（株），松下技研（株），住友電気工業（株））
- 機器内部作業システムW/G　（主査 太田亮：オリンパス光学工業（株），（株）村田製作所，オムロン（株））
- マイクロファクトリW/G　（主査 古田一吉：セイコーインスツルメンツ（株），ファナック（株），（株）日立製作所（株）アイシン・コスモス研究所，（株）安川電機，（株）三菱電機総合研究所三菱電線工業（株））
- 総合研究会（全社，全国研）